(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23-3.1987

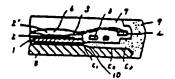
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the

planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C₁ being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C₂ and C₃ are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C1 is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



₽.

① 日本国特許厅(JP)

①特許出限公開

@公開特許公報(A)

昭63-233555

@Int.Cl.4

知别記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H· 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

事査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

街脂封止型半導体装置

②特 № 62-65715

母出 即 昭62(1987)3月23日

母発 明 者 小 島

伸太郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑩出 駅 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

71 **2**

1. 発明の名称

新政党止型半级体监督

2. 特許日本の報告

群犯を状の放射フィンと確定性金属を原因用の変 理を扱小とし、数定放射フィンと第1の確認対止 部間の変素、数記金属無数を提集する数記リード 電子に対応する第1の複数対止部と前記を状の数 角フィンはの変素を原及様大することを何度とす 心被自对止处不腐体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の料用分類)

本見明は被取対止型年級体質をの数点に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュール中、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高比力年度体質値に適用するこまにモールドを舞した年度体質値に随するものである。

(収集の世報)

最近の年間は質粒には単一の生態な食子で複数 するものの外に、複数の年間体質子ならびに付え 目が必要を一体としたモジュールタイプも多用を れており、その放発性を放射するのにはリードフ レームにマウントした半導体質子と共に放射でする ン・ムにマウントの大学では対したがは用されては このようなモジュール製品では複数の半層を チをマウントする寸板の大きいリードフレームを

用いるため複数対止成形工作中に指揮してご放熱

フインとリードフレームのベッド家従長道が具営 に狭くなったりにげられることがある。

このために、複数制止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実施する方式がは見されて おり、リードフレームのペッドと放用フィン配の 死就を所望の値に維持できるので、放発性の放着 に放立つところが大きい。

第10回によりこの二葉モールド方式を収別する。 第10回に二重モールドを超した製品の新匠図、こ の構造を切るには第1の複数対止を耐えた成形品 人を、リードフレームのベッド型70裏面と数型フ イン21を僅かな延期を係って金属内に配置製菓ー の便類対止型22と同様な工ポキシ機関によって対 止成形を行って第二の複数対止節23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド第20にデ イポンディングした年度は妻子24ならびにリード フレームのリード電子25を要推する金属業26等 が埋役するとれに、放無フィン21の一面はこの別 止程度と複数して表面を形成する。

(免明が解放しようとする問題点)

にマウントした工程は漢子と年生的世級を含るべく思想した主席組織にはリード総子を運輸しこれ に対応する第1の複数対止部と板状数熱フィン院 の変数とを順次増大する手法を採用する。

(作用)

このように本見別でに任めて狭い根域に完成する 指取 観点 は 第 を取 次即 小するように配慮しているので、入り あく使ってエアボイドの見生を助止して、 概念 対止 仮半線 体質 世に必要な 総単性 ならびに 熱放 財 仕 を提供した ものである。

(天育的)

第1個万型第9位に本発明の実施例を辞述するが。 従来の技術器と開発する記録が都合上一個にあるが、前着今を付して及明する。

この実践状は半層は多子6ケで複数する但的 (第5因)をもつ複数対止症半層は発展であり、 この多半層は表子をマラントするリードフレーム も当然電気な検査が必要となるが、その上面をを 第2回に示す。

半端作業子 2 …はベッド部から首を仕倉屋を1

このような二重モールド方式を適用した便能対 止気半端体質型は記述のように放射フィンと、 生 用体銀子をダイボンディングしたリードフレール のベッド部間を僅かな疑慮とし、 更にこの空間に 対止機器無を支援するので無数数性に係れた対 を持っている。これに反して、 質を空間に対止 証が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい。 また、この両列止肌の収むに機械的装置を与え と、 き留やエアギャンプが入り書い間点があり、 これが多て飲無機性が劣化する。

本見明は上記欠点を禁患する新規な資料別止型 年度な製鋼を提供することを書のとする。 (見明の構成)

(問題点を解放するための手段)

二宝モールド方式を運用した製設別止影半導体 製型における板状の単無フインと、リードフレー ムのペッド系即ち端電性金属板配を克塚する第2 の観路対止系のエアギャップ等を解析するために、 この種のて狭い根域につながる板状の散無フィン と第1の観測対止原の距離と群記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは複雑でありかつ地层が高いことが良く有る。一方このリードフレームは第1届年に示すように興電性金属板1…と内部リード電子部3ならびに表述する。ように金属機をポンディングする分部リード報子第4の3部分の高さを変に具らせるように折象げてこの課性性金属板1…を発表の位置にする。

年間体質子 2 … に致けるパッド 2 、と外部リード電子 4 間には通常のポンディングはによって全 展離核 5 を接接して電気的接触を思り、これをエンキャップ的 5 によって被称数 公知のエボキン制 群によるトランスファモールド工程を関して第1 の歌音別止終7を投ける。この結果年間体質子 2 内部外部リード電子 3、4 は、金以電報 5 とエンキャンプ和 6 は度双きれるものの、際電性会員に対し、1 …の基面はこの供1 の複数別止めて設置に対比

更に実定した原型性金属を1に対して個かの延 無を作って重状の放無フィンさを構築セールド用 金型内に対けて第2の世界対応数9を形成する。

更にこの理解製品の使れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複類 対止記9が第1の複類対止能7を例め付けて複状 の政能フィン8と導電性全質後1回のエアーギャ ップを防止している。

この節4階は第2の後點対止都9形成を終え

対止的9 に対して Under Cutの逆テーパであって 行生しくは5°より行ましくは10°以上に投棄する。

この股部は年高体展子2の外債をほば個んで放けられているので、訂記 C。の変元を持つ信定位金属近1と近状の数無フイン8位に完成する第2の復和対止第9の使用性が改善されて、第1の複類対止部を終め付ける発展を発酵する。

馬馬も国に示すように無1の機器対止部7が実 とする面積は第1の機器対止部7の投影関後の約 50%が行ましく、歯増力を強めるために少なくす ると C. 質難を所望の寸性に致めることができず、 ポイドがはけずに絶縁不良となる。これは悪2の 明森対止部9成形はに C. 質難をもった疾間が快 から気味されてここでの横程圧が小さくなってか つポイドを登込み易いためである。

(兄明の効果)

* 14 Aug 1

この二葉モールド方式を採用した複類対止要年 確体監督では低収取断フィンと第1の複数対止数 配に第2の便数対止所複数が光味され扱くで、エ Cvt 工器を対えた複数対止型字準は目れの上面区であり回1及U第2の視距対止れて、8が通故して最低を形成しているが、この第1の制度対止的7の外便に7。~7cの反影を形成している。第3回 イは、第1の便益対止が7を形成してから不要的分を除去した成形品の平面医であり、これをA~A 株に招って切断した思が第3個ロである。

この皮部は、第2の核科列止配りとの世界を及くするために半導体表子の外のさい技人もと連接 位金属板1…の中間位置に形成し、この成形を含っては股間に相当する上型キャピティの成形をを 使用し、かつこの解電性金属板1の裏面が終1の 被契列止終7の表面を下型キャピティの数面に簡 毎配置してトランスファモールド工程を実置して 傾られる。

第 6 医~男 8 医は 第 4 医に示した B ~ B . C ~ C . D ~ D の 4 異に 拾って 切断した 製品の 断定 思 であり。 第 1 の 便 群 対止 第 7 の 及 都 7 a ~ 7 d に エ ポ キ 少 複 章 で 模式 す る 第 2 の 複 章 対止 都 9 a ~ 9 d が 元 な さ れ 、 第 7 器 に 示 す 及 都 テ ~ パ 7 e は 男 2 の 是 章

アーボイドが発生し無い。 使って半導体装置の耐能器性が安定して基計圧素子が得られる効果があり、しかもリード電子の自由度も世界より増す。

又厚さ 2 mの板状放無フィンを使用して外形寸 注が77(部)×27(高)×7(厚)mである第4 個の割 類対止型学原体装置を試売としてに、を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kYを1 分でクリアで を、0.3mではAc4.8kY×1 分をクリアした。

4. 屋面の海阜な技術

代理人 弁理士 井 上 一 男

